

激光束整形器和扩束器设计

SYNOPTSYS光学设计软件

设计目标

本课程的目的是使光通量尽可能均匀，目标是在出射口径上，光通量变化在 10% 以内，将通过以下几种形式来分别设计：

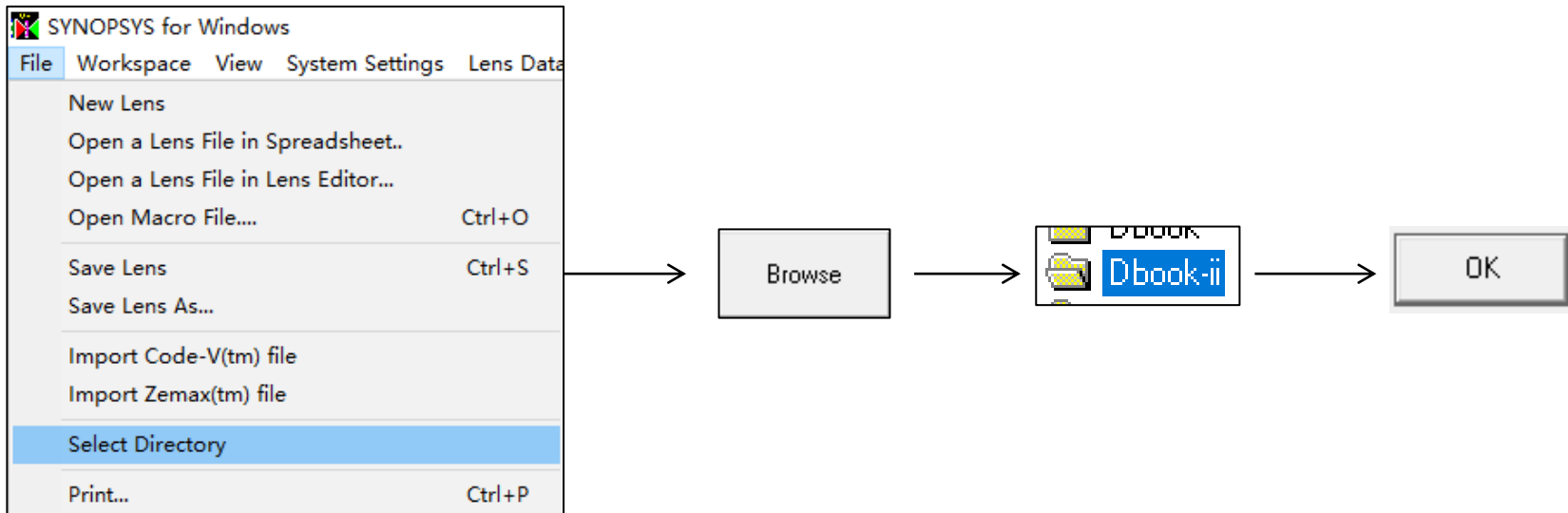
- 采用球面透镜来设计
- 采用非球面透镜来设计
- 采用DOE面来设计

概述

- C15M1激光器
- 检查系统的光通量
- 添加球面镜片优化
- 优化结果评估

设置工作目录

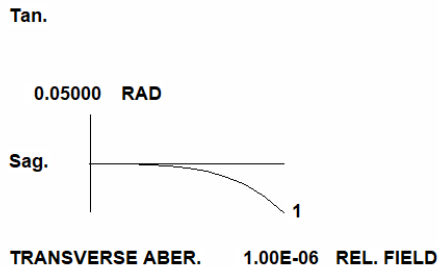
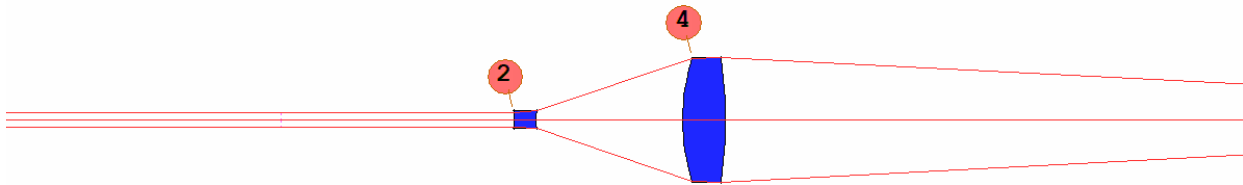
- 选择**Dbook-II** 工作目录



参考Donald Dilworth 《Lens Design(Second Edition) Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》 第15章

激光束整形器的初始系统

- 点击Open MACro按钮 
- 打开C15M1.MAC, 点击Open
- 点击Run按钮 



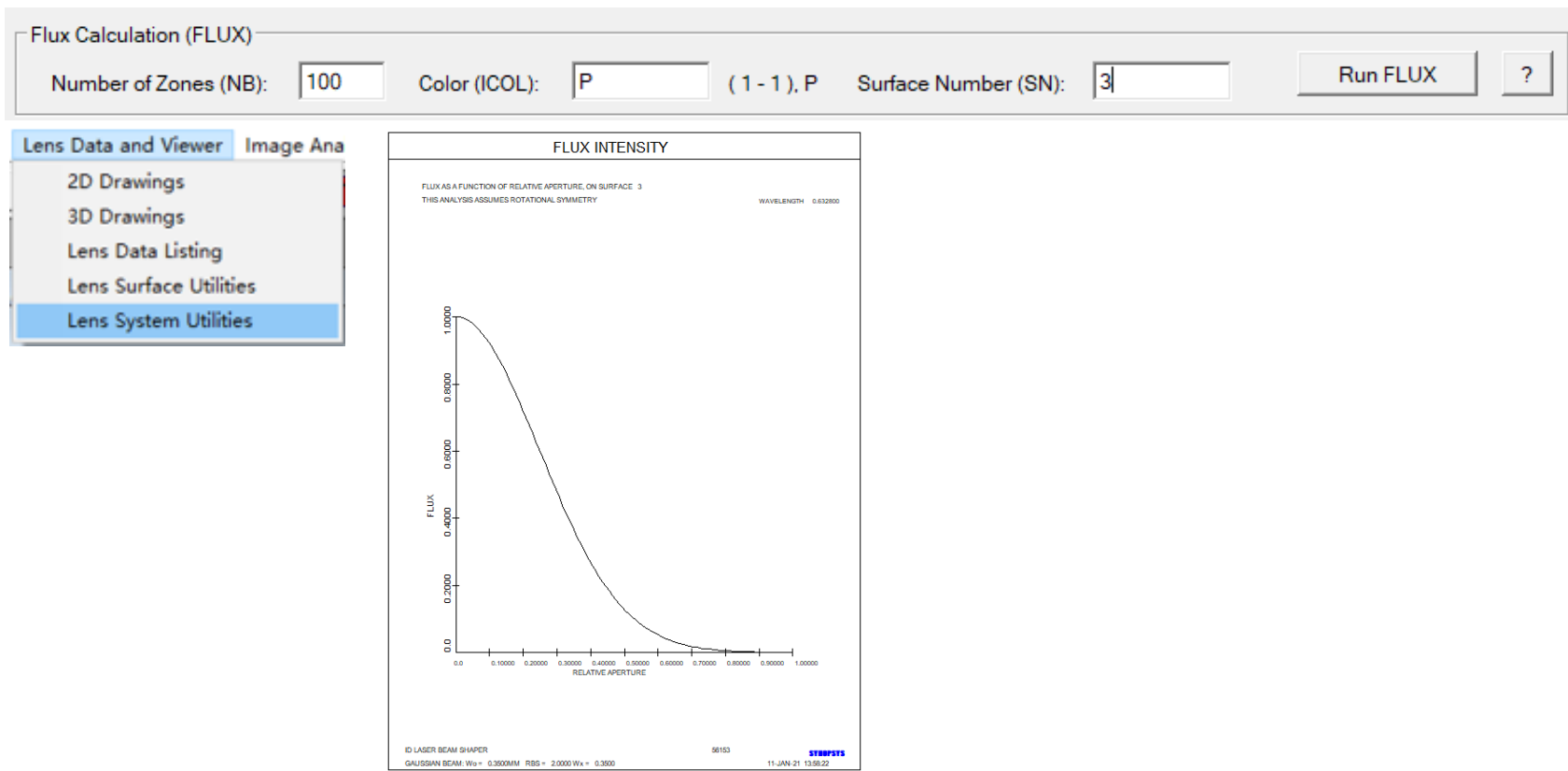
SYNOPTSYS
11-JAN-21 13:38:35

C15M1.MAC

```
RLE                ! Beginning of lens input file.
ID LASER BEAM SHAPER
WA1 .6328          ! Single wavelength
UNI MM            ! Lens is in millimeters
OBG .35 2         ! Gaussian object; waist radius -.35 mm; define
full aperture as twice the 1/e**2 point.
1 TH 22           ! Surface 2 is 22 mm from the waist .
2 RD -5 TH 2 GTB S ! Guess some reasonable lens parameters; use glass
type SF6 from Schott catalog
SF6
3 UMC 0.3 YMT 5   ! Solve for the curvature of surface 3 so
the marginal ray has an angle of 0.3;
! find spacing so ray height is 5 mm on next surface
4 RD 20 TH 4 PIN 2 ! Guesses for surface 4
5 UMC 0 TH 50     ! Solve for curvature of 5 so beam is collimated.
7                ! Surfaces 6 and 7 exist
AFOCAL           ! because they are required for AFOCAL output.
END              ! End of lens input file.
```

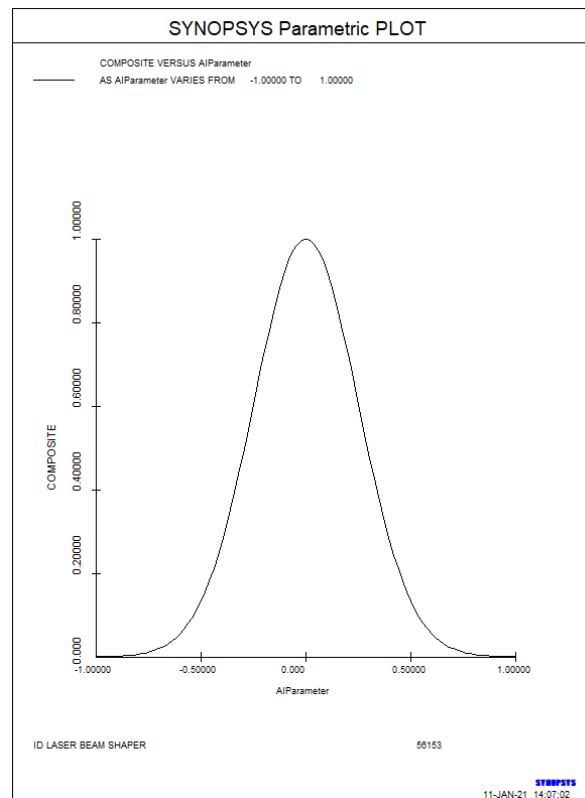
检查能量密度方法一

- 检查能量密度如何从孔径的中心下降到边缘
- 点击Lens Date and Viewer → Lens System Utilities或在 Command Window中输入 FLUX 100 P 3



检查能量密度方法二

- 点击Open MACro按钮 ，打开C15M2.MAC，点击Open，点击Run按钮 
- 在Command Window中输入如下命令STEPS = 100
- 在命令窗口中输入DD
- 方法二是FLUX像差



C15M2.MAC 宏

```
DD: DO MACRO FOR AIP = -1 TO 1
```

```
COMPOSITE ! Ready a composite definition.
```

```
CD1 P FLUX 0 0 AIP 0 3 ! Composite data number 1 is the flux  
at a relative Y- coordinate of AIP  
! (defined later) on surface 3.
```




```
= CD1
```

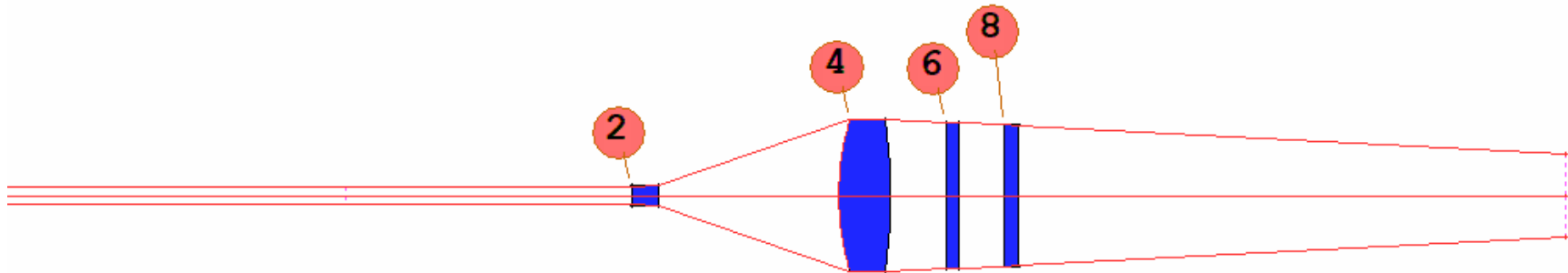
```
Z1 = FILE 1
```

```
= 1 + Z1
```



```
ORD = FILE 1
```

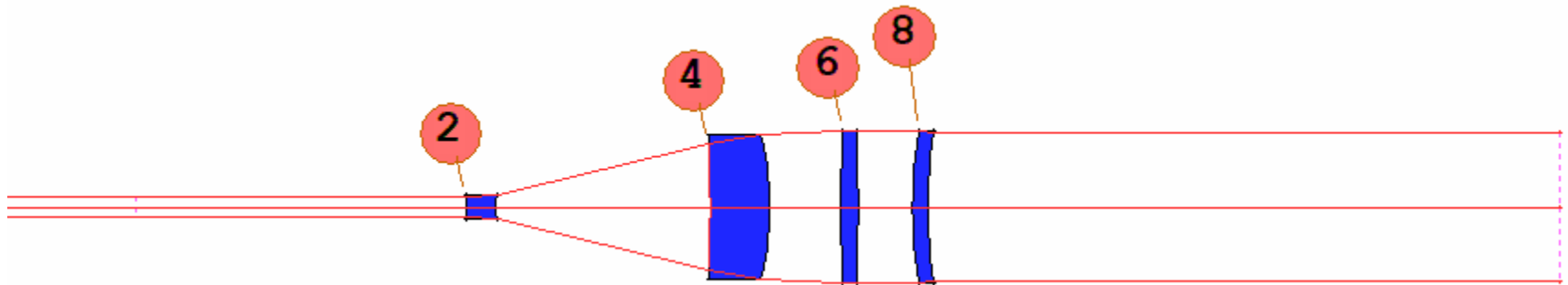
添加元件

- 点击WorkSheet Lens Edit按钮 
- 点击Insert Element按钮 
- 在表面5的右侧添加两个元件
- 点击Checkpoint按钮 



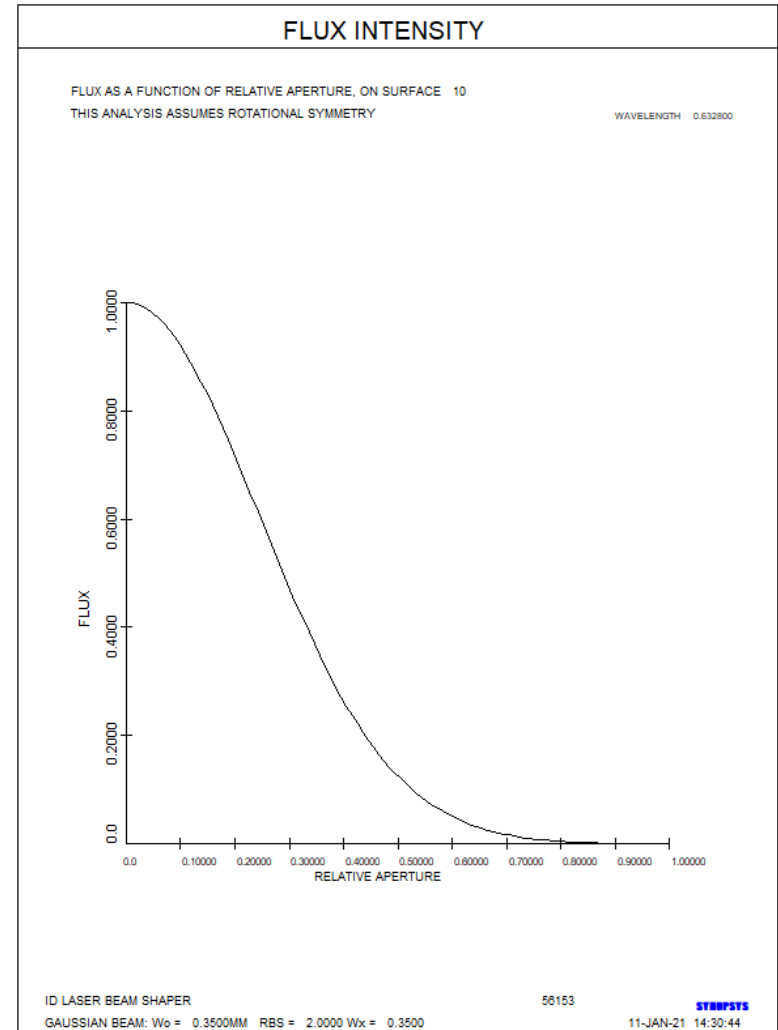
优化四个透镜

- 点击Open MACro按钮 
- 打开C15M3.MAC，点击Open
- 点击Run按钮 
- 您的结果可能会有所不同，因为您点击插入元件的确切位置是不可预测的



再次评估光通量均匀性

- 为了确定情况是否有所改善，我们需要再次评估光通量均匀性
- 在Command Window中输入 FLUX 100 P 10
- 光通量没有改善





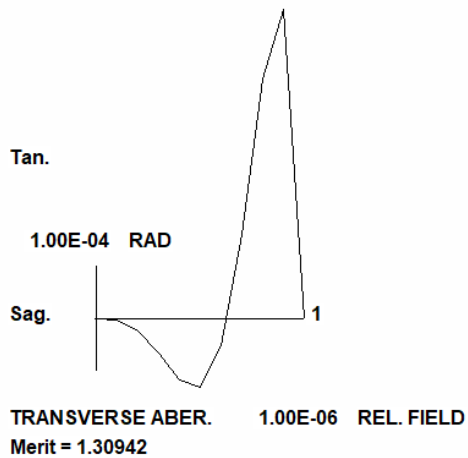
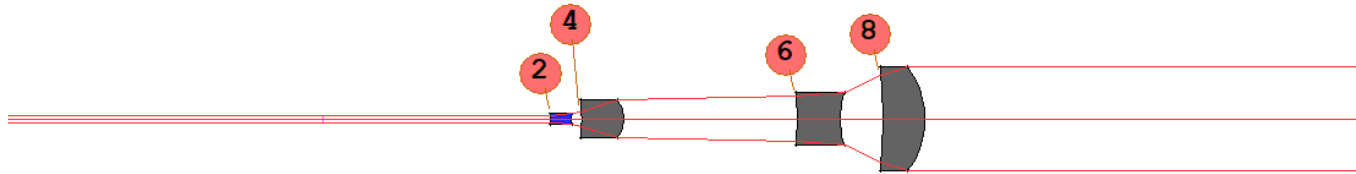
编辑光源

- 在WorkSheet中，在表面框中输入数字 0，然后单击“Update”
- 该光源目前定义为 OBG 0.35 2.000000，意思是高斯物，腰半径0.35 mm，全孔径在两倍 $1/e^2$ 点
- 将其更改为 OBG .35 1 并单击“Update”



优化并模拟退火

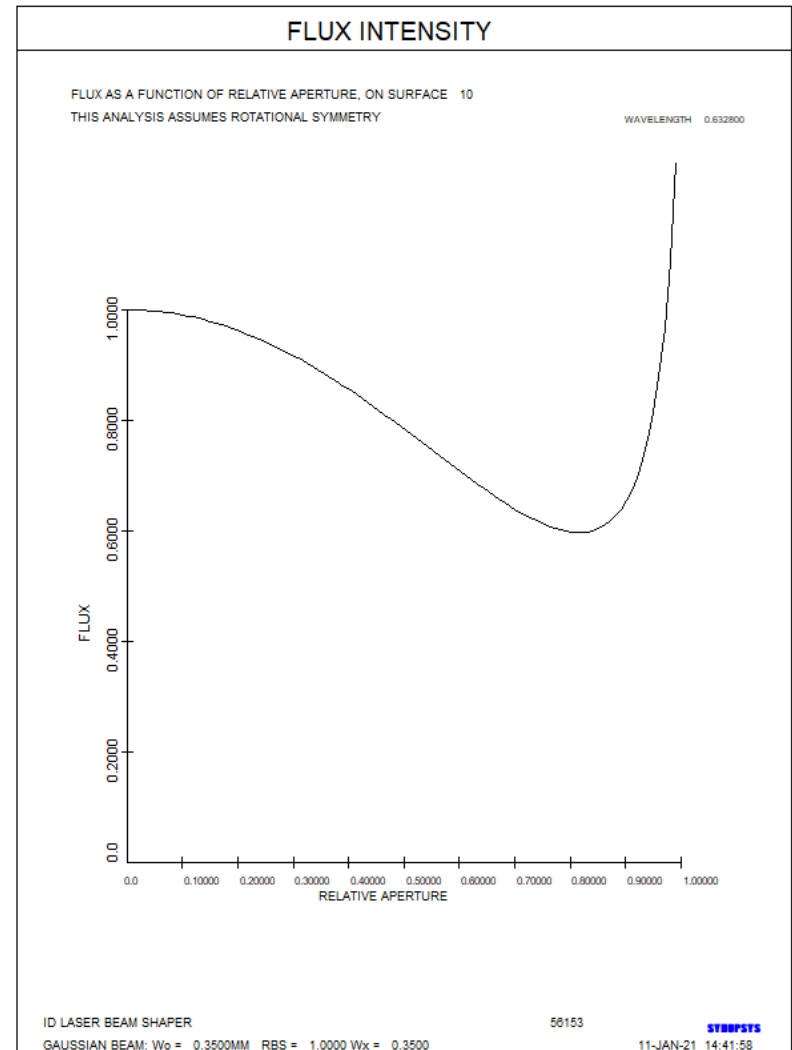
- 点击Run按钮 ，再次运行C15M3.MAC
- 点击 ，模拟退火(22, 1, 50)



SYNOPSIS
11-JAN-21 14:41:06

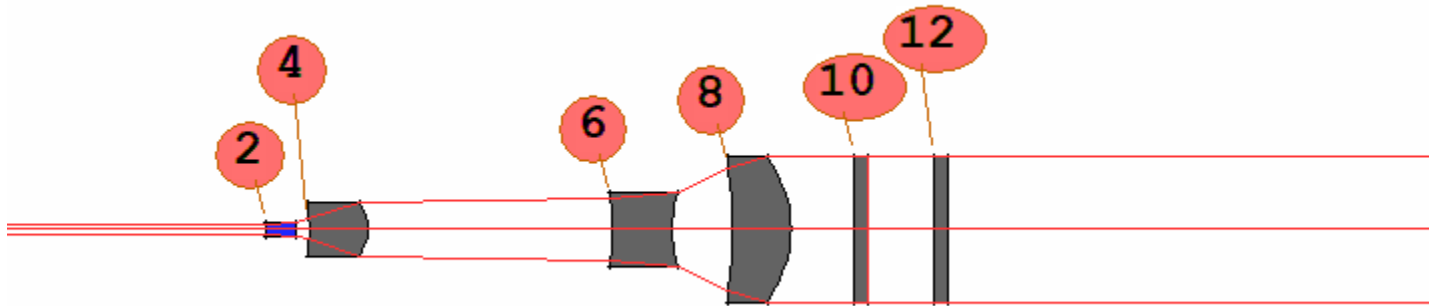
四个透镜的光通量均匀性

- FLUX 100 P 10
- 现在光通量稍好一些，但仍然不够均匀。
- 在保持光线角度控制的同时使强度分布变均匀并不容易。
- 这是所能达到四个元件的一个好的结果






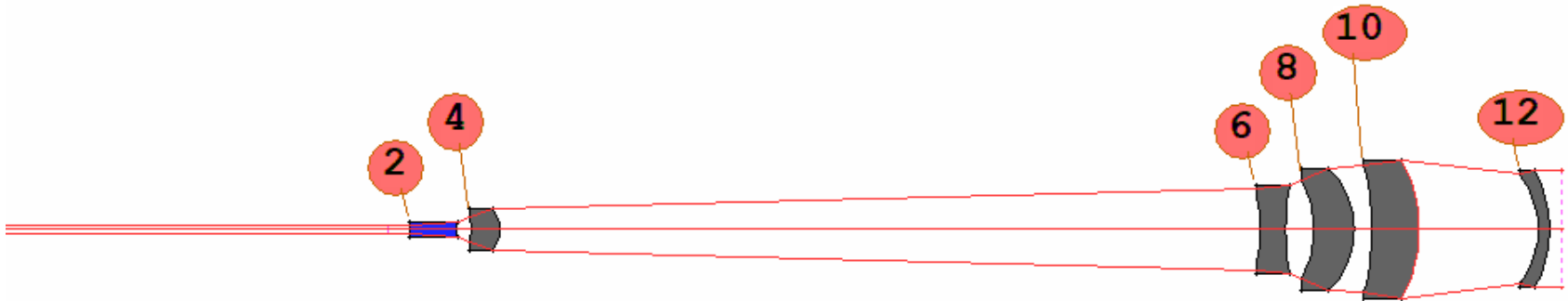
再添加两个透镜

- 点击WorkSheet Lens Edit按钮 
- 点击Insert Element按钮 
- 在表面9的右侧添加两个元件



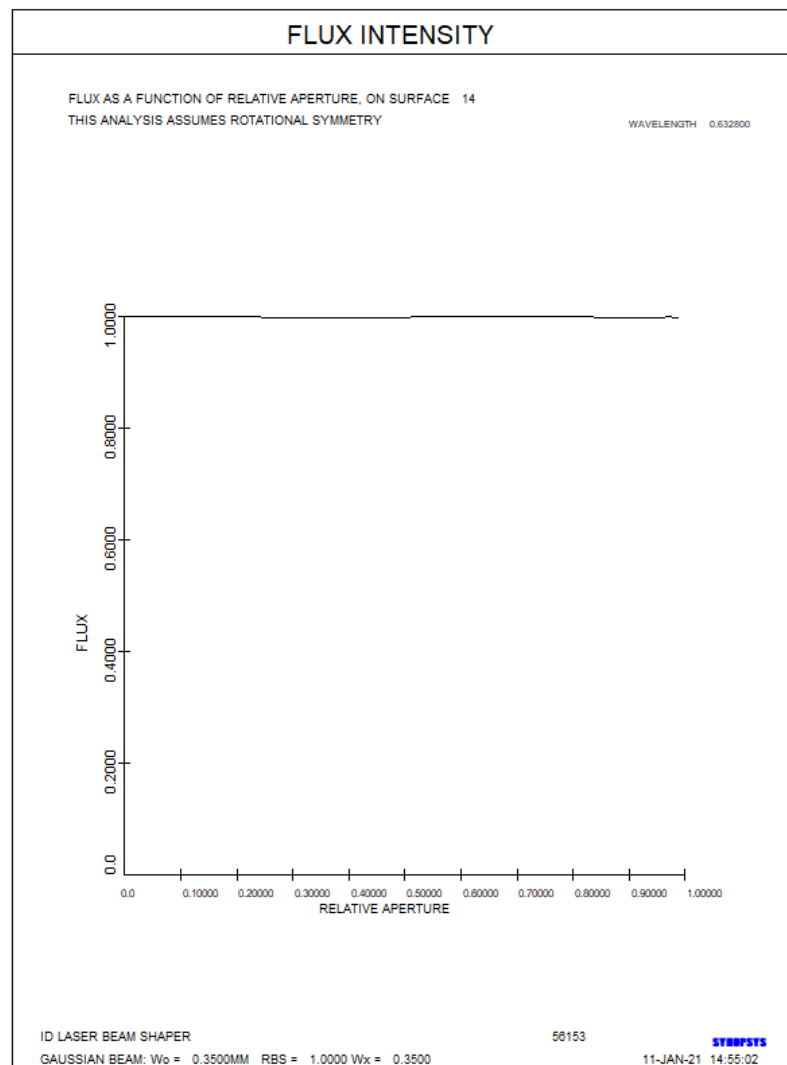
优化六个透镜

- 点击Open MACro按钮 , 打开C15M4.MAC
- 点击Open, 点击Run按钮 
- 点击 , 模拟退火(22, 1, 50)



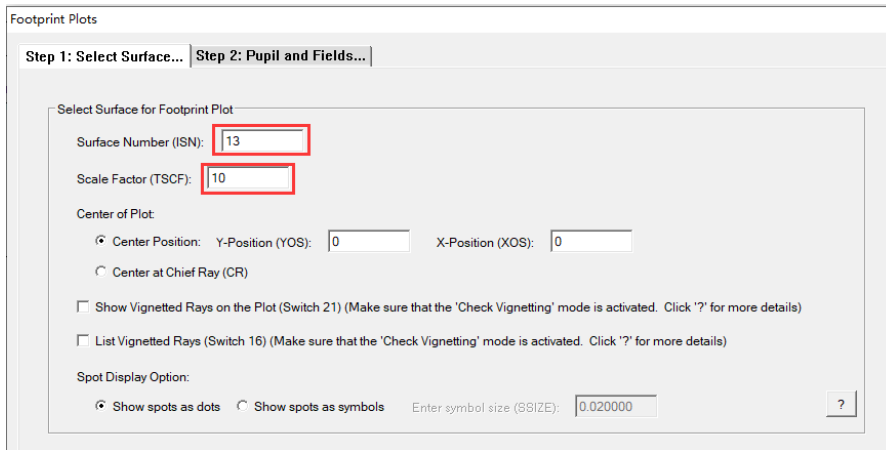
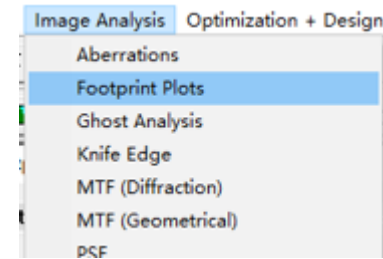
六片透镜的光通量均匀性

- FLUX 100 P 14
- 光通量完全在10%的均匀度的目标范围内
- 可以使用全球面透镜完成激光整形器，但需要六片透镜

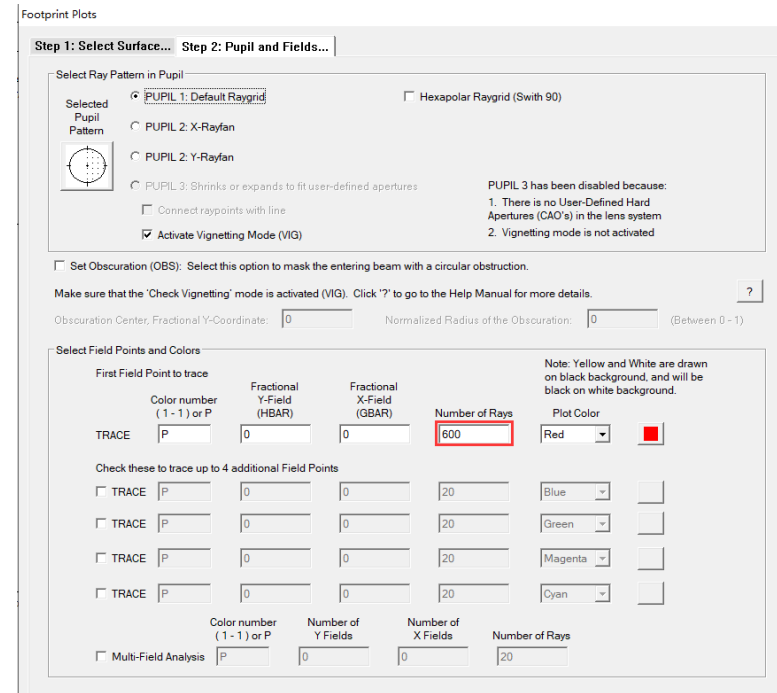


足迹图

- 点击Image Analysis → Footprint Plots或在Command Window中输入MFP
- 关闭开关27，选择表面13，Scale X Times 10，600条光线

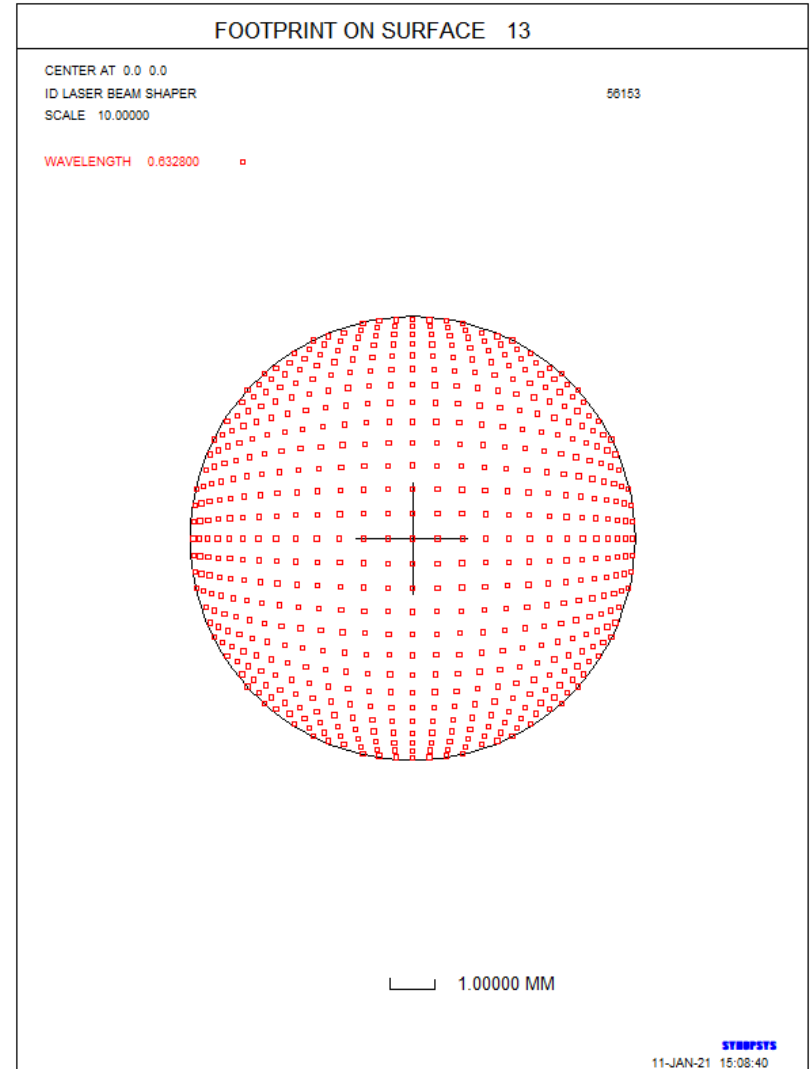


- 光线更多地为中心附近散开，在边缘附近压缩，这正是使光束更均匀的正确方法。



足迹图

光线更多地为中心附近散开，在边缘附近压缩，这正是使光束更均匀的正确方法。



检测能量密度方法三

方法三是DPROP衍射

传播特性

新建宏，输入如下命令：

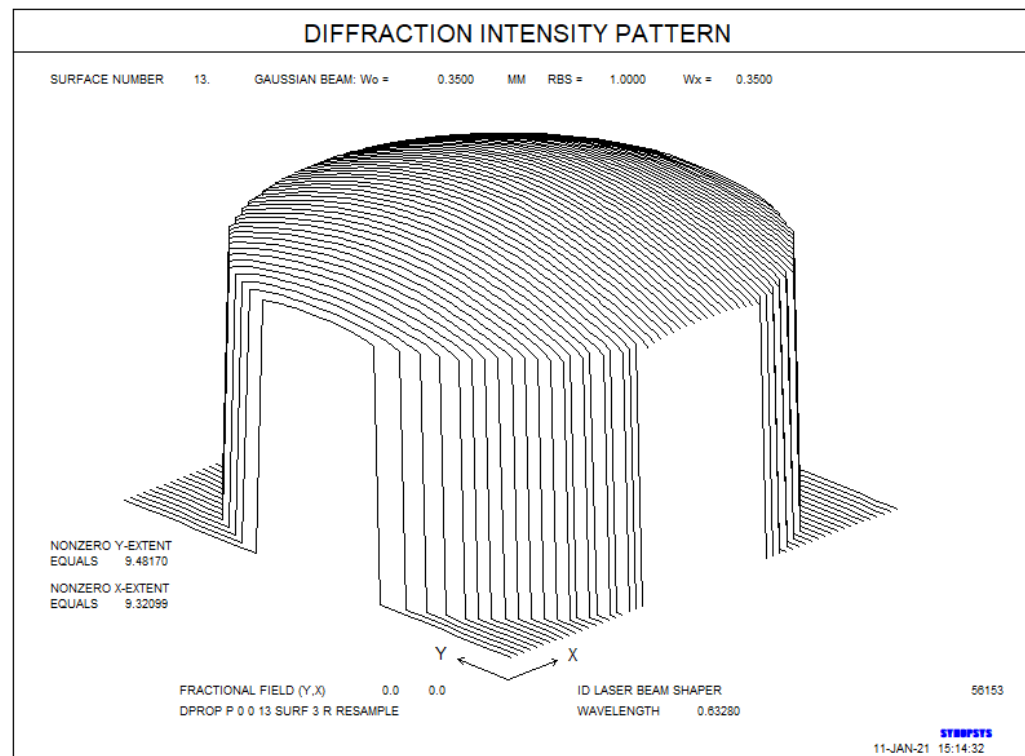
CHG

CFIX

1 TH 0

END

DPROP P 0 0 13 SURF 3 R RESAMPLE



小结

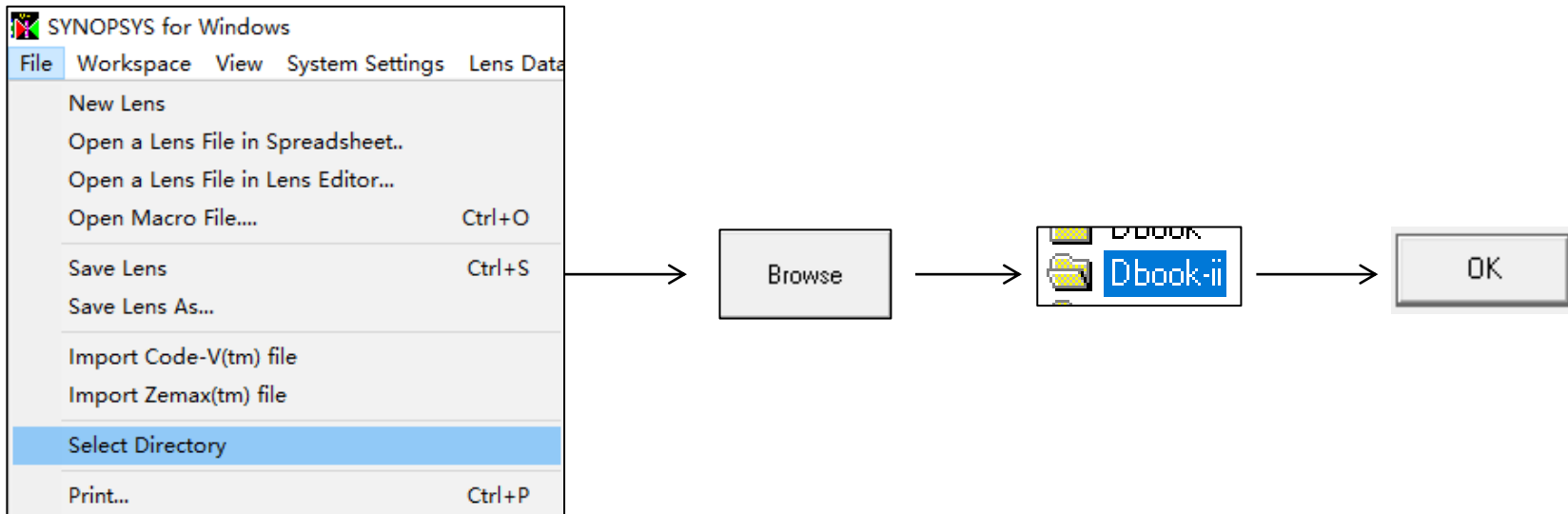
使用全球面镜可以设计激光整形器，可以达到光束均匀的要求，但需要六片透镜。球面透镜需要的镜片数量多，但是球面透镜易于加工。我们接下可以尝试，使用非球面来设计激光整形器。

概述

- C16M1激光整形器初始系统
- 优化模拟退火
- FLUX非球面设计的光通量均匀性
- TFAN子午光扇分析
- DPROR衍射传播特性
- ADEF非球面镜与最佳拟合球体距离
- ADEF最佳拟合球体条纹图

设置工作目录

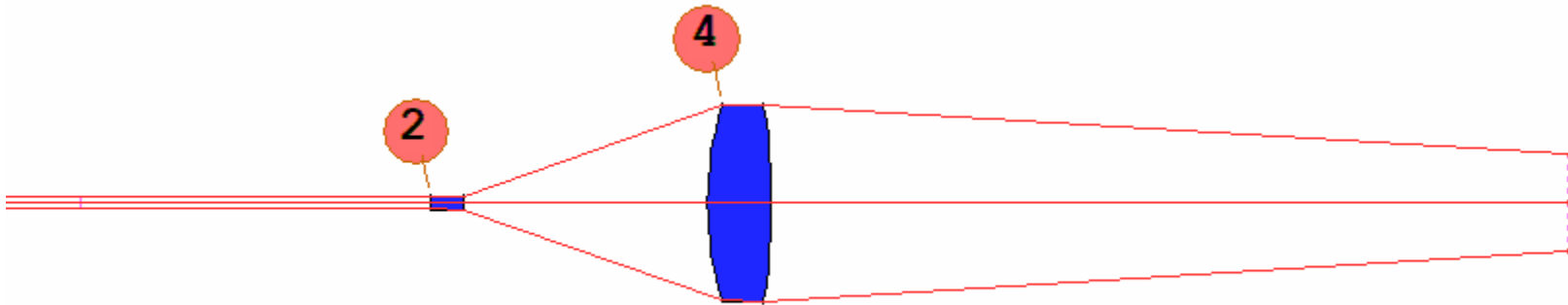
- 选择**Dbook-II** 工作目录






参考Donald Dilworth 《Lens Design(Second Edition) Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》 第16章

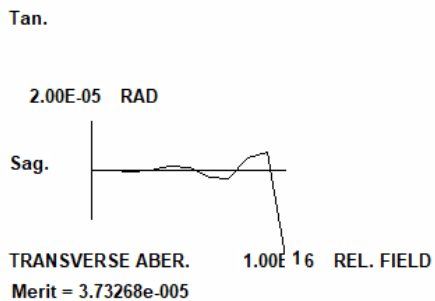
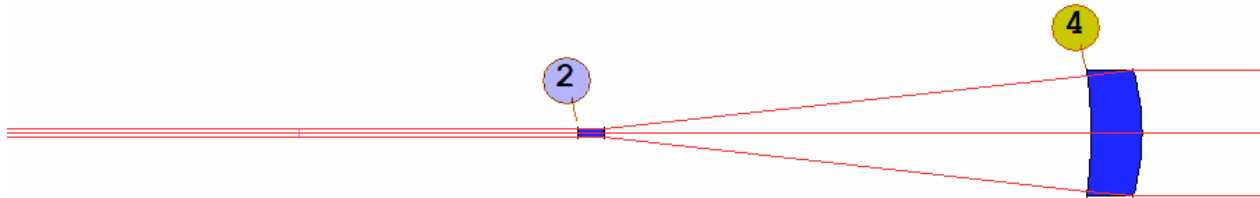
激光束整形器的初始系统

- 点击Open MACro按钮 
- 打开C16M1.MAC, 点击Open
- 点击Run按钮 



优化并模拟退火

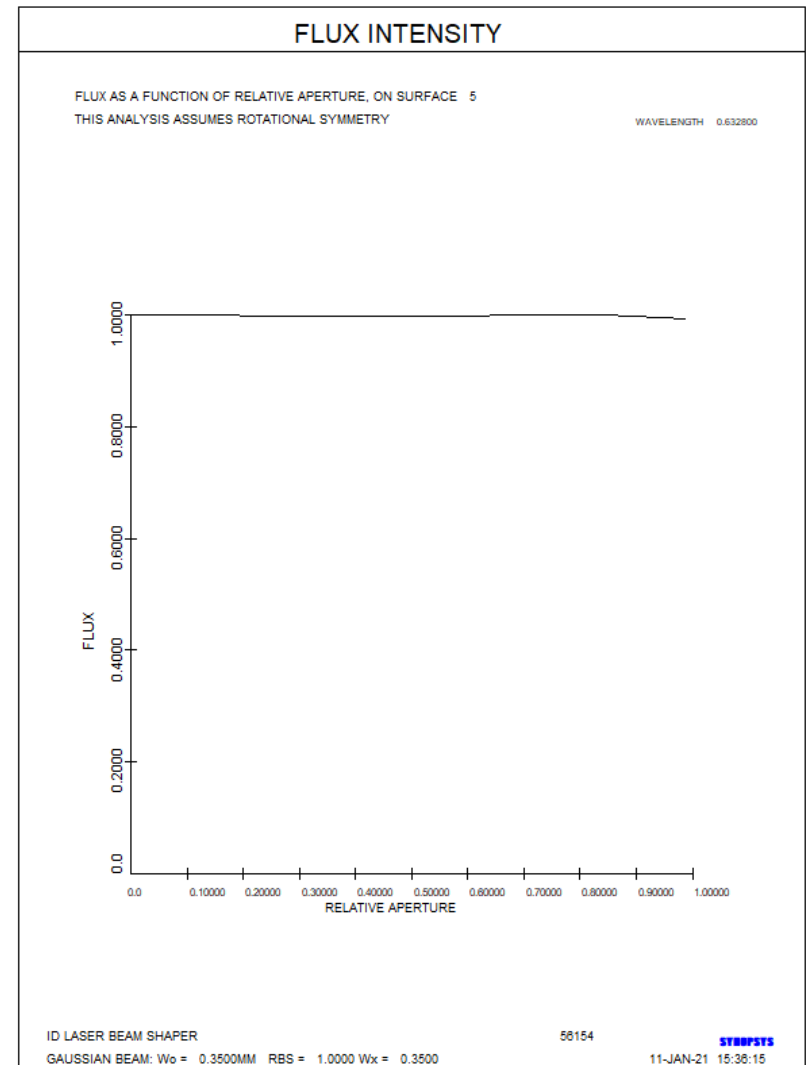
- 点击Open MACro按钮 ，打开C16M2.MAC，点击Run按钮 
- 点击Simulated Annealing按钮 ，模拟退火参数 (22,1,50)



SYNOPTSYS
11-JAN-21 15:33:06

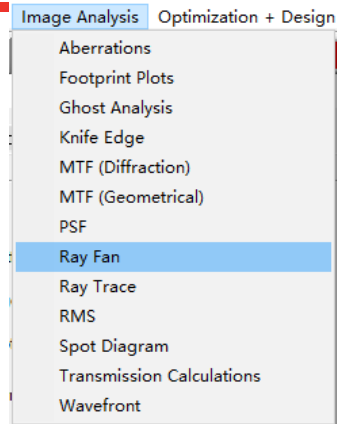
非球面设计的光通量均匀性

- FLUX 100 P 5
- 光通量几乎完全均匀



子午光扇分析

- 点击Image Analysis -> Ray Fan或在 Command Window 中输入如下命令

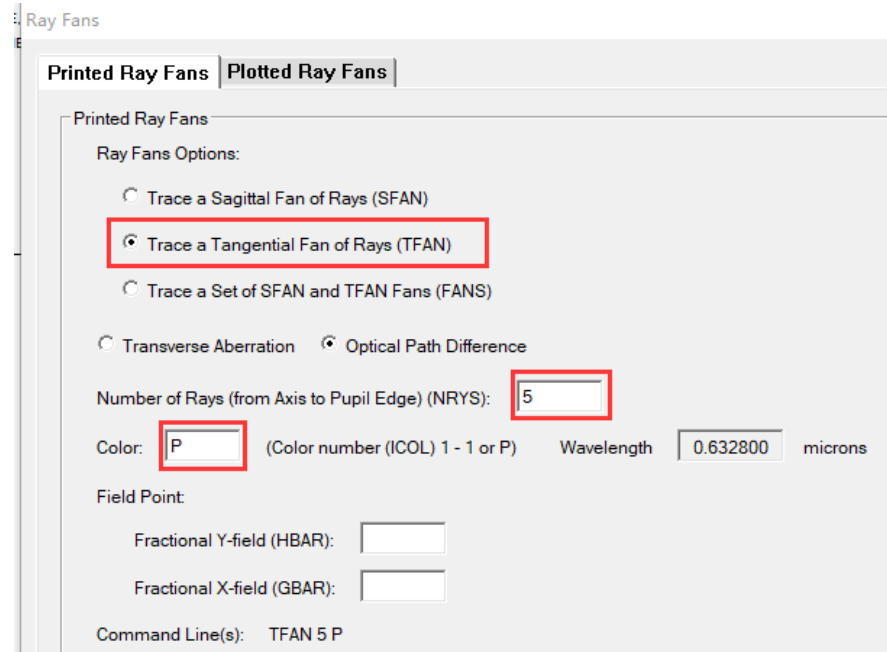


```
SYNOPTSYS AI> --- TFAN 5 P
ID LASER BEAM SHAPER          56154          11-JAN-21   15:46:47
TANGENTIAL RAY FAN ANALYSIS
```

```
FRACT. OBJECT HEIGHT          HBAR      0.000000   GBAR      0.000000
COLOR NUMBER                   1
CHIEF RAY COORD. AT IMAGE      Y         0.000000
GAUSSIAN IMAGE HEIGHT          0.000000
```

REL ENT PUPIL	RAY ABERRATIONS	
YEN	DELTA Y	DELTA X
-1.000	3.933936E-05	0.000000
-0.800	-5.242490E-06	0.000000
-0.600	2.734351E-06	0.000000
-0.400	-1.961788E-06	0.000000
-0.200	8.586321E-07	0.000000
0.200	-8.586322E-07	0.000000
0.400	1.961788E-06	0.000000
0.600	-2.734353E-06	0.000000
0.800	5.242493E-06	0.000000
1.000	-3.933939E-05	0.000000

```
SYNOPTSYS AI>
```



DPROP衍射传播特性

新建宏文件，输入
以下命令，运行。

STORE 9

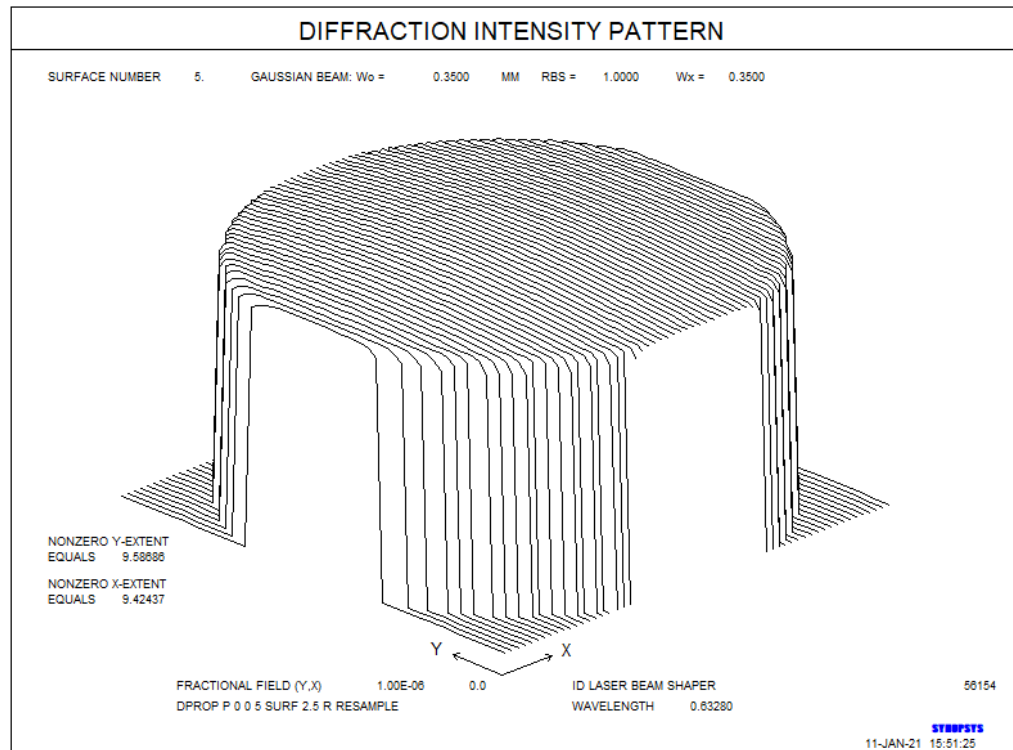
CHG

CFIX

END

DPROP P 0 0 5 SURF 2.5 R RESAMPLE

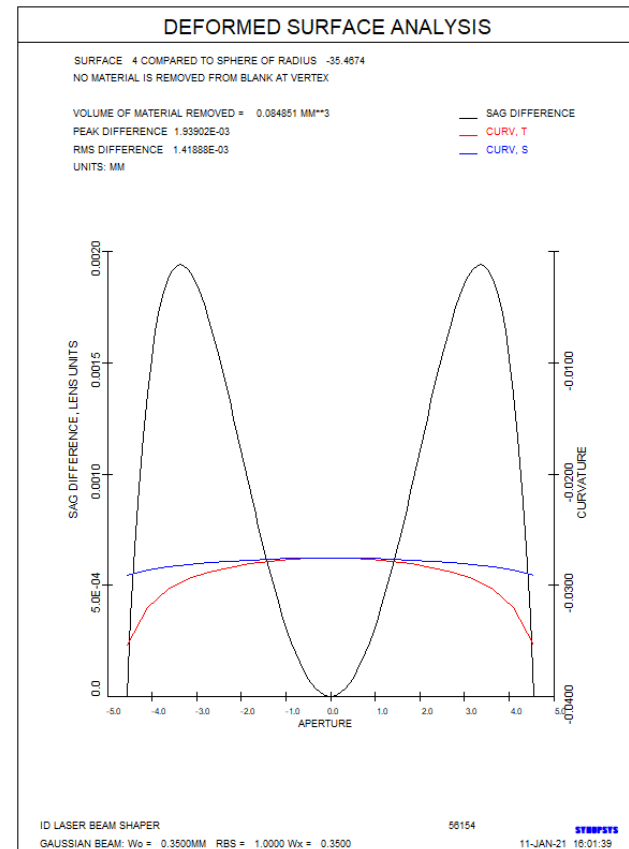
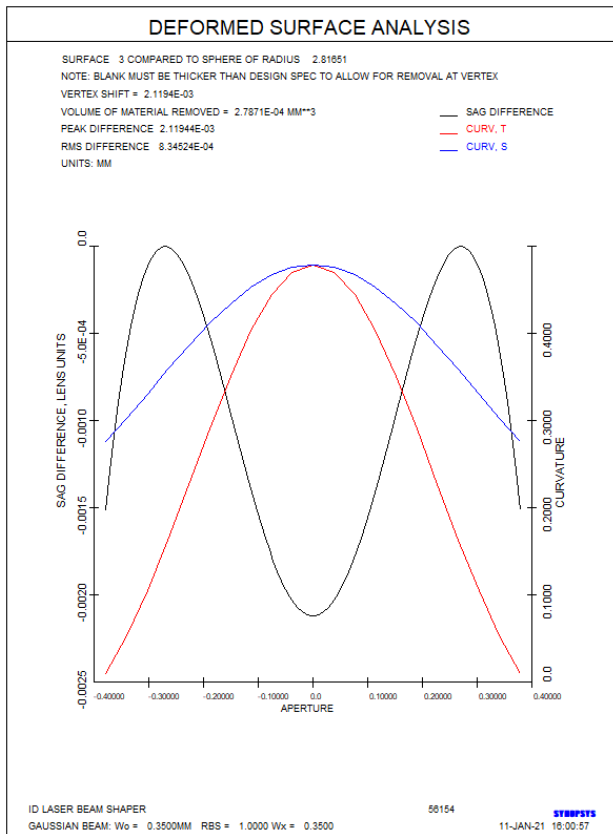
GET 9



非球面镜与最佳拟合球体距离

命令窗口输入如下：
ADEF 3 PLOT

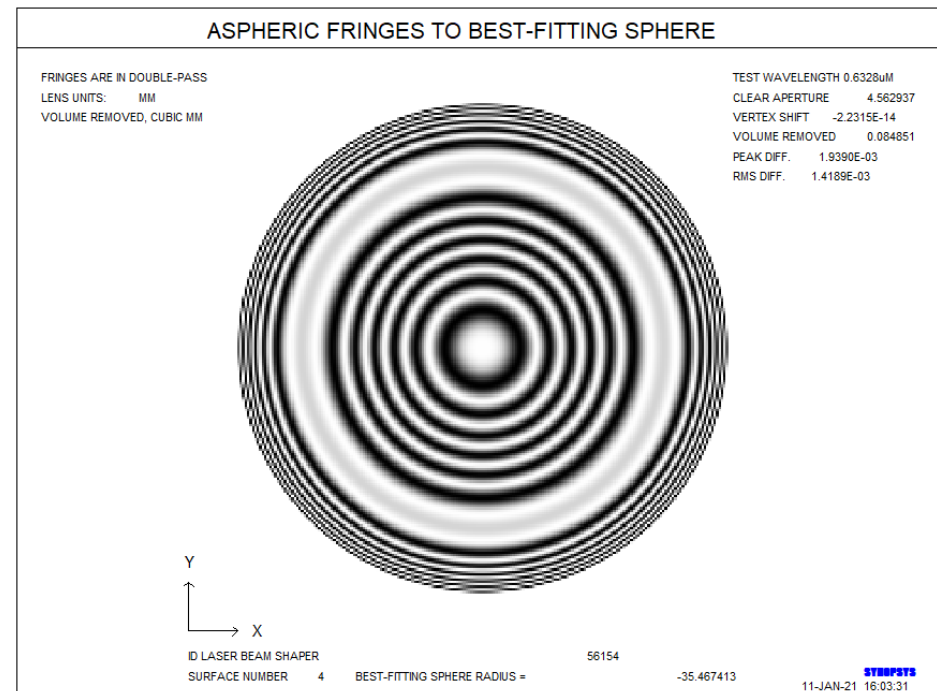
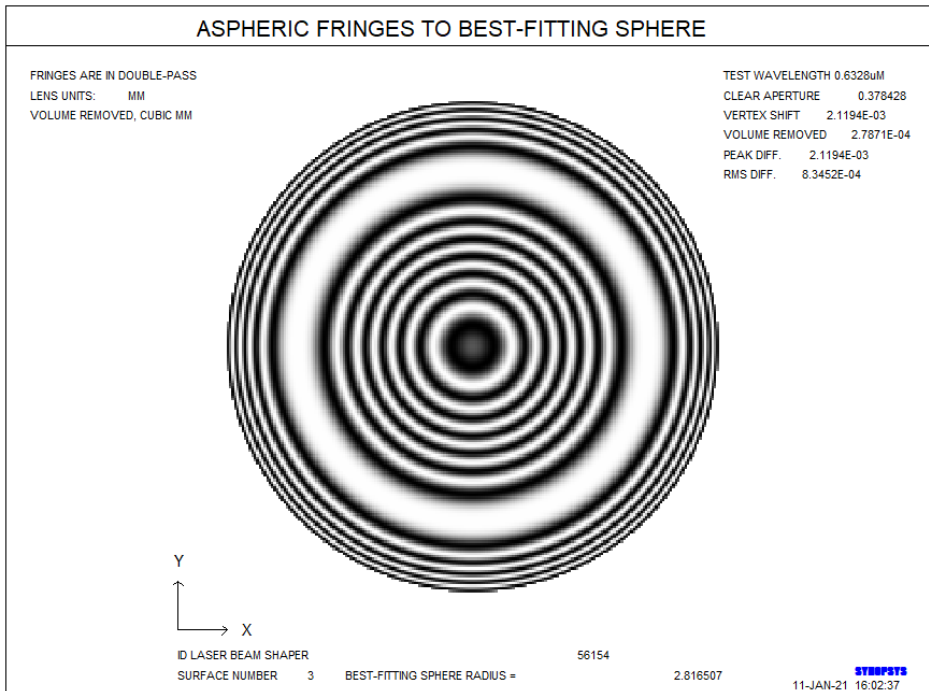
命令窗口输入如下：
ADEF 4 PLOT



最佳拟合球体条纹图

命令窗口输入如下：
ADEF 3 FRINGES

命令窗口输入如下：
ADEF 4 FRINGES



小结

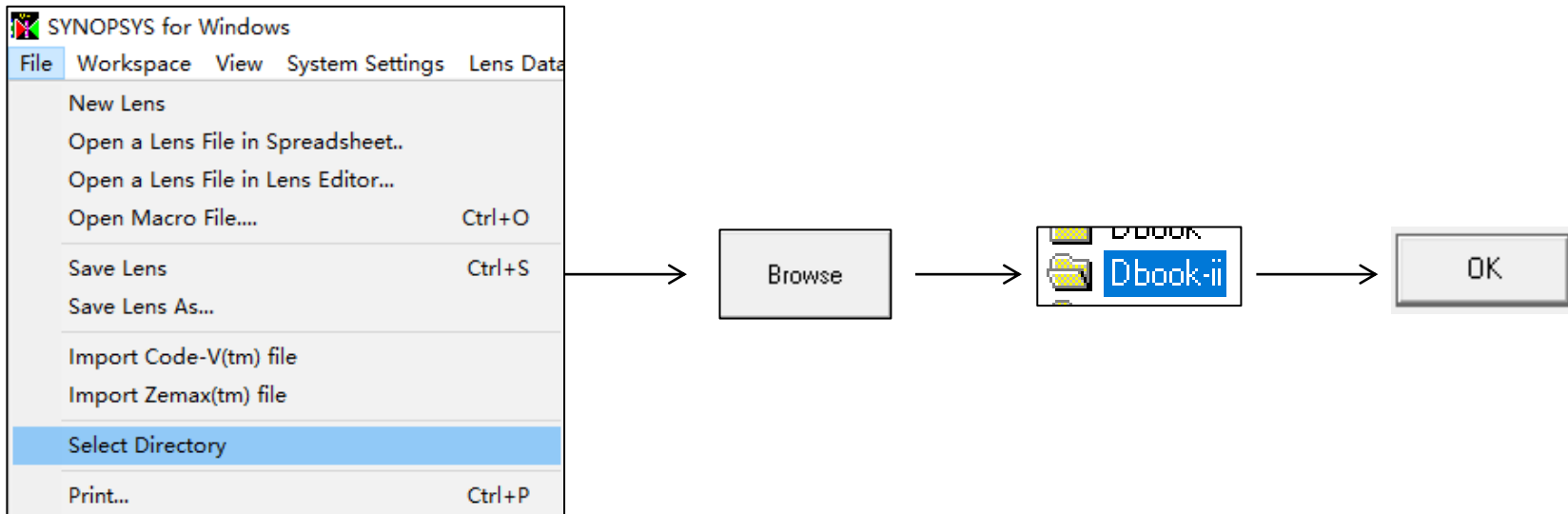
采用非球面设计激光整形器，通过两个非球面的设计达到光通量均匀性的要求，并分析了非球面的可加工性。接下来让我们采用DOE面型，来做同样的设计尝试。

概述

- 衍射光学元件(DOE)光束整形器的初始结构
- 优化模拟退火
- FLUX光通量均匀性
- MMA空间频率
- 优化降低空间频率，以利于制造
- DPROP衍射传播分析光通量分布



设置工作目录

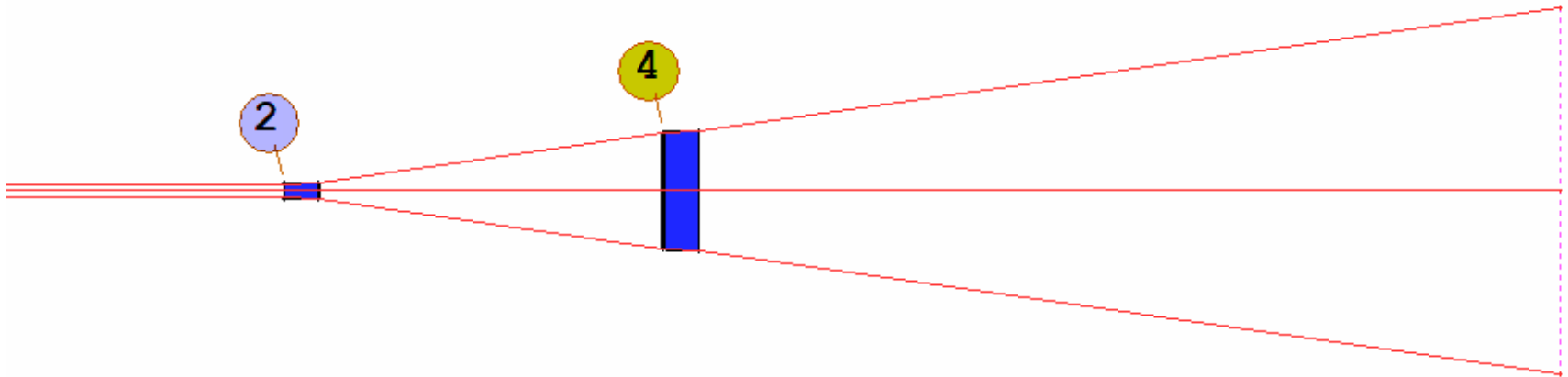
- 选择**Dbook-II** 工作目录





参考Donald Dilworth 《Lens Design(Second Edition) Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》 第17章

DOE 光束整形器的初始结构

- 点击Open MACro按钮, 打开C17M1.MAC
- 点击Open, 点击Run按钮
- DOE意思是衍射光学元件



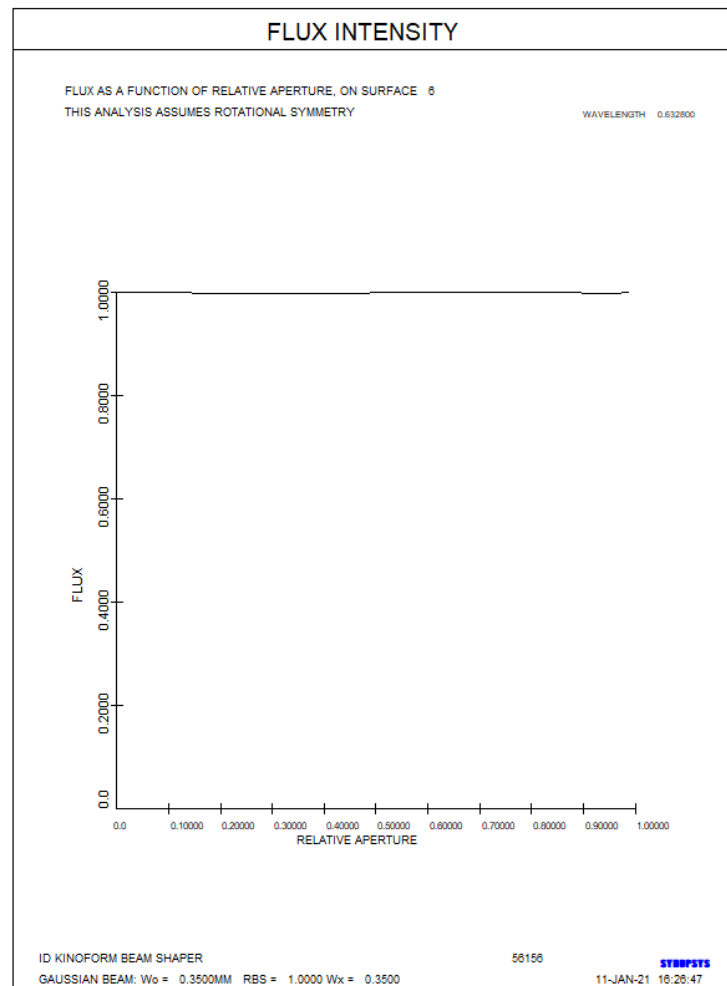
优化模拟退火

- 点击Open MACro按钮 ,
- 打开C17M2.MAC点击Open,
- 点击Run按钮 
- 再次点击Run按钮
- 模拟退火(22,1,50)



光通量随孔径变化

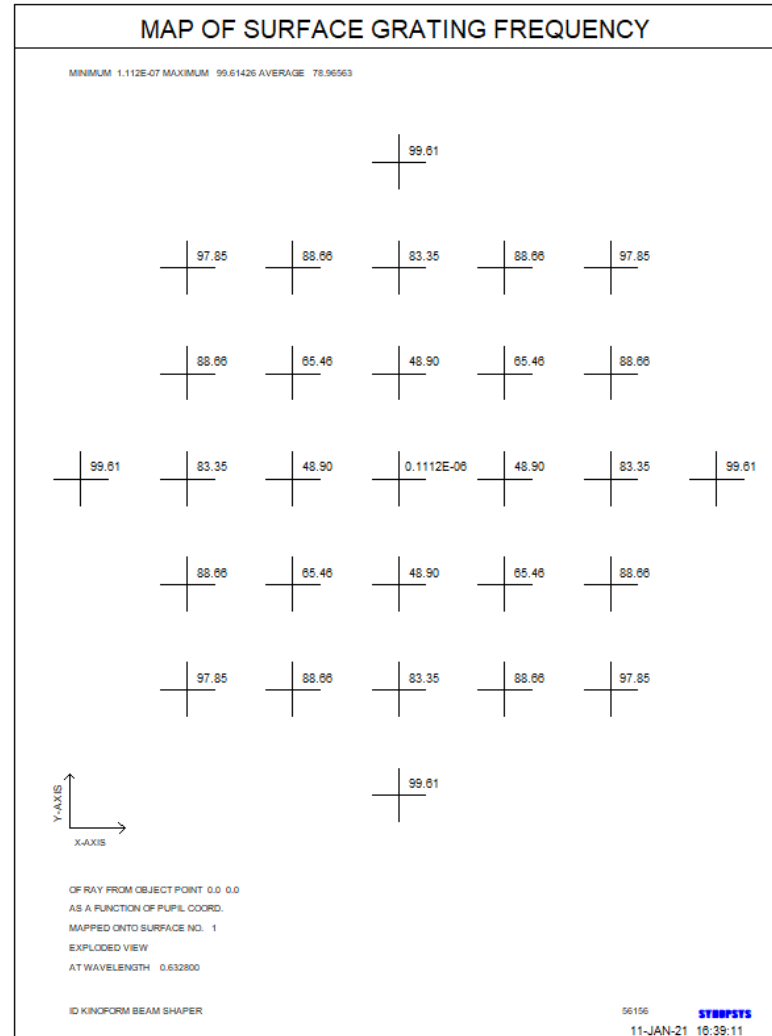
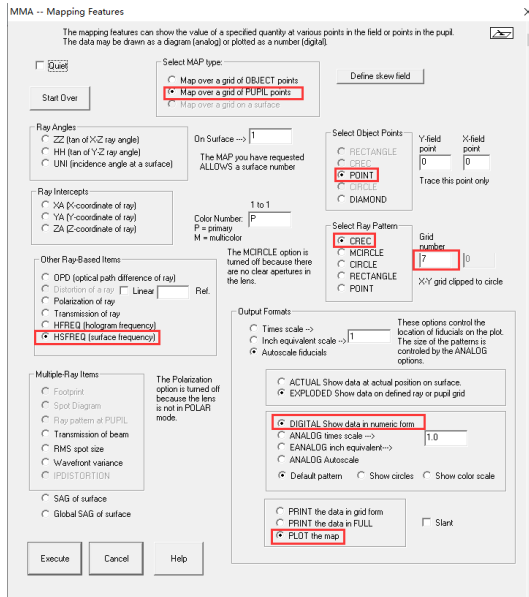
- FLUX 100 P 6
- 光通量均匀。
- DOE面型是否可以加工？表面4的空间频率是多少？如果它太高，制造工艺上可能存在难度。



表面4的空间频率

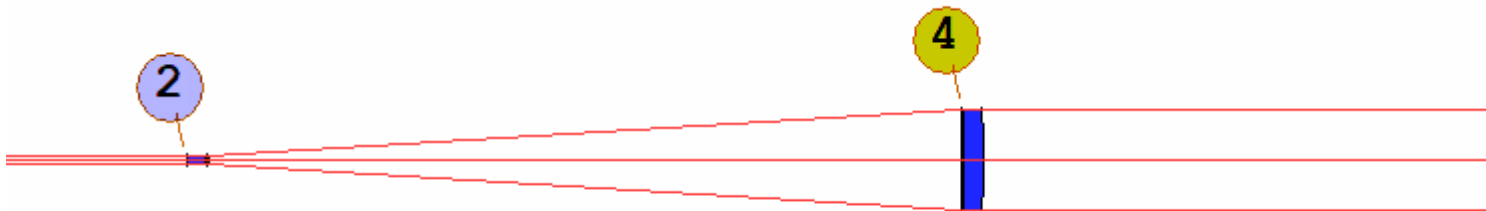
在CW输入MMA

- 选择PUPIL
- 选择HSFREQ
- 选择POINT, 0
- 选择CREC, grid 7
- 选择DIGITAL
- 选择PLOT the map



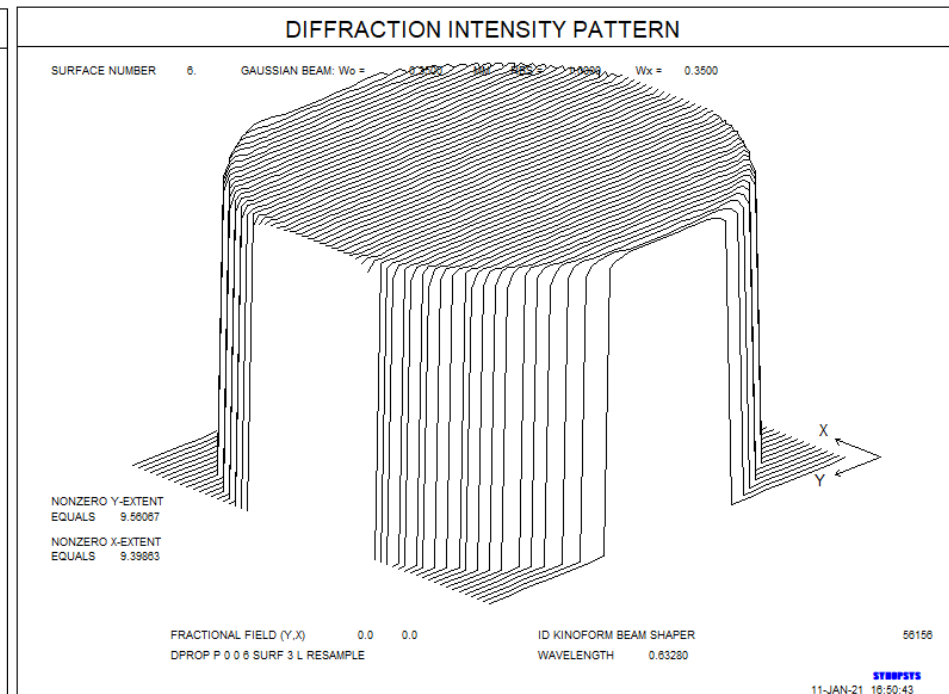
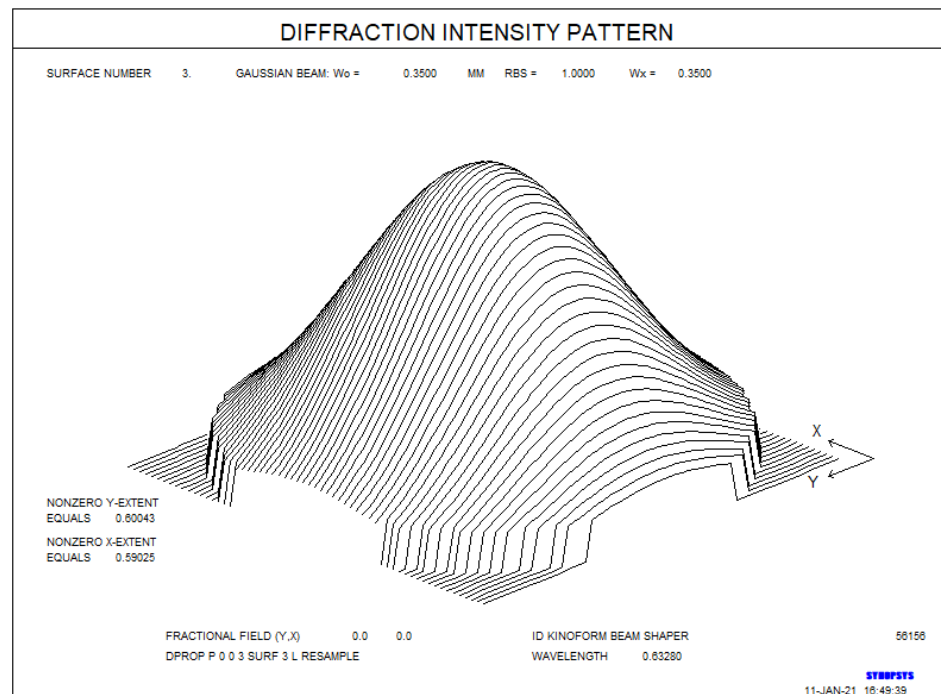
降低空间频率

- 在PANT文件中添加VY 5 RAD
- 在AANT文件中添加
M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4
- 点击Run按钮 



DPROP衍射传播分析

- DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE
- DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE
- 表面3为高斯分布，表面6均匀分布



总结

- 使用全球面透镜设计激光整形器需要六片透镜。
- 使用非球面或衍射元件需要更少的透镜，因此值得我们，通过设计要求和最终的生产成本，去评估决定采用哪种面型结构，来加工制造。

高斯光束

最快的优化算法

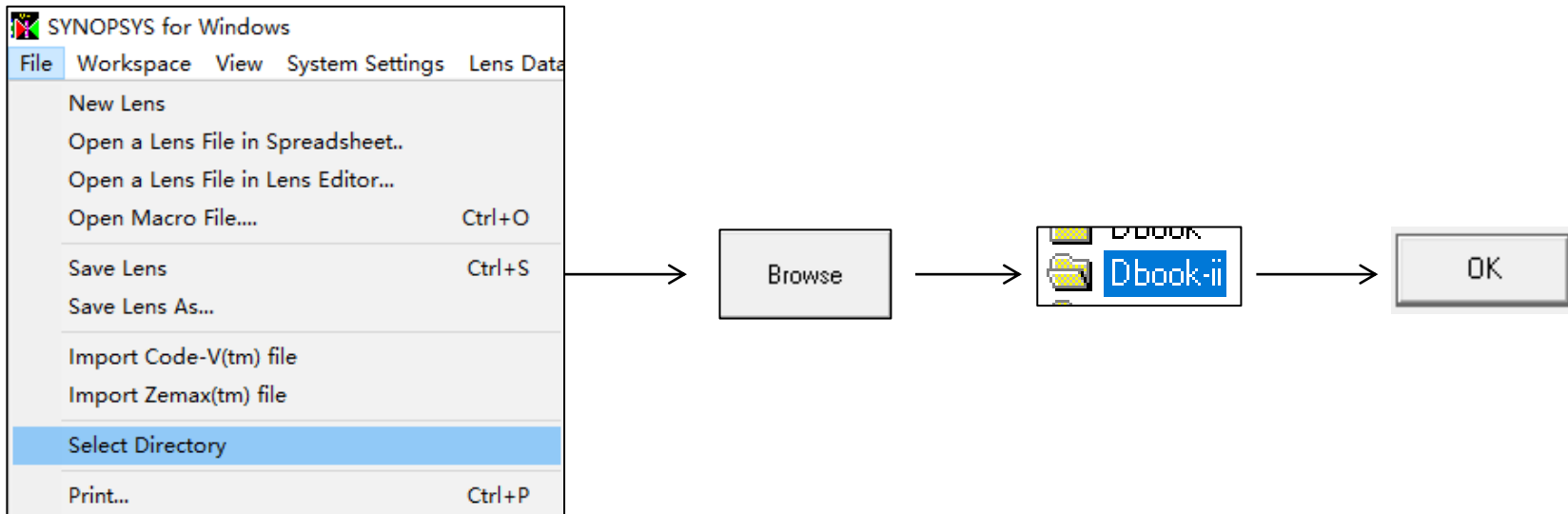
SYNOPTSYS 光学设计软件

概述

- BEAM高斯光束追迹
- RAY真实光线追迹
- 高斯光束的强度分布
- MDI高斯光束的衍射图

设置工作目录

- 选择**Dbook-II** 工作目录



参考Donald Dilworth 《Lens Design(Second Edition) Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》 第33章

二维图

- 点击  打开C33L1



Tan.

0.00050 RAD

Sag.



TRANSVERSE ABER. 1.00E-06 REL. FIELD

SYNOPTSYS
11-JAN-21 16:59:37

BEAM高斯光束追迹

- 在Command Window中输入BEAM
- 由于衍射作用，表面 2 上的光束半径大于表面 1 上的光束半径。

```
SYNOPTSYS AI>beam
```

```
ID OBG DEMO                212                11-JAN-21    17:05:33
```

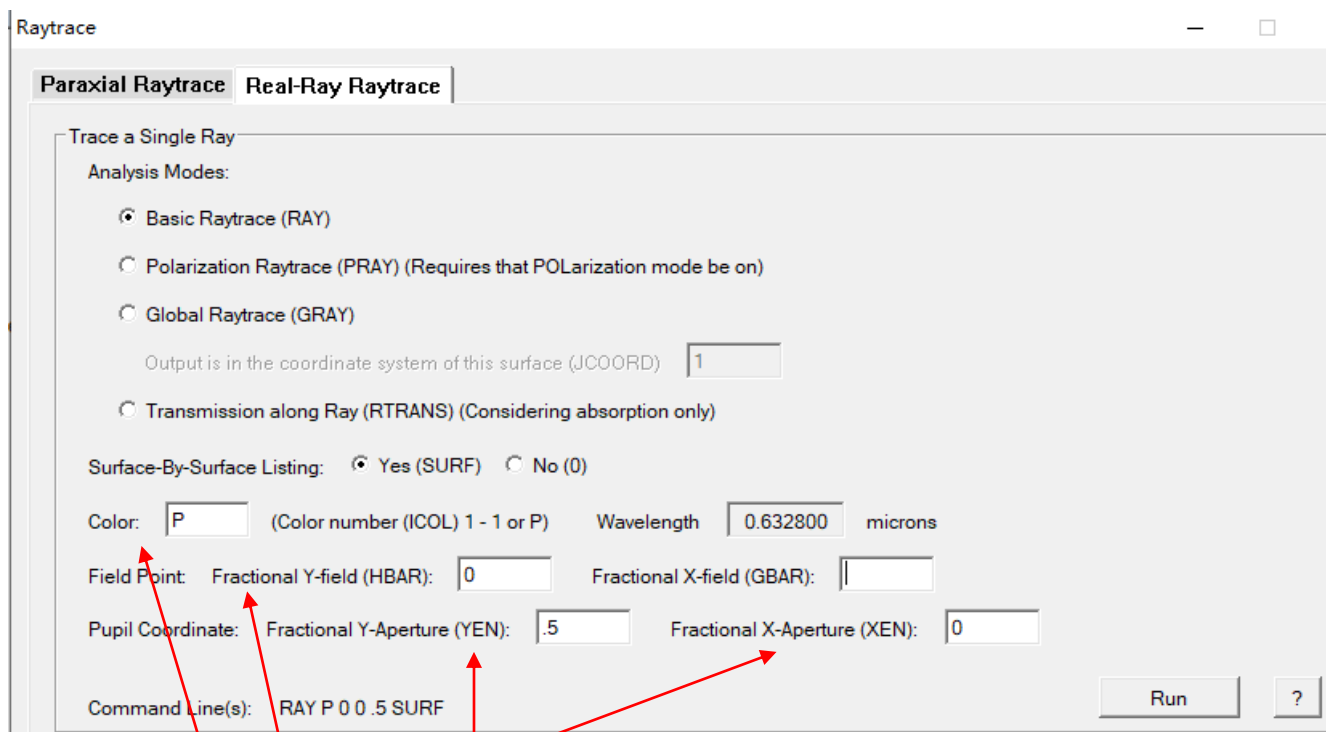
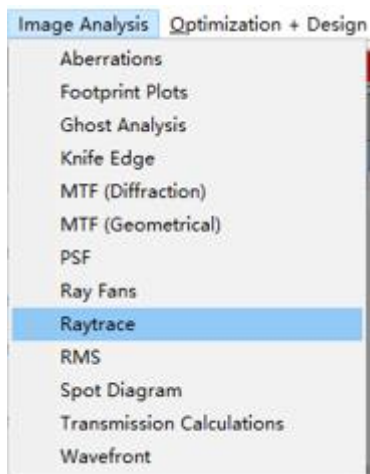
```
GAUSSIAN BEAM ANALYSIS
```

SURF	BEAM RADIUS	WAIST LOCATION	WAIST RADIUS	DIVERGENCE
1	0.150000	-7.5157030E-15	0.150000	0.001343
2	0.164341	-7.368983	0.005965	0.022287
3	0.208892	-6.563589	0.006332	0.031811
4	3.389933	-357.899054	0.014036	0.009472
5	3.408876	-2087.561971	3.406641	5.9127598E-05
6	3.408985	-2137.561971	3.406641	5.9127598E-05
7	3.408985	-2137.561971	3.406641	5.9127598E-05

```
SYNOPTSYS AI>|
```

RAY真实光线追迹

- 点击Image Analysis → Raytrace或在Command Window中输入
RAY P 0 0 .5 SURF



RAY P 0 0 .5 SURF

RAY 真实光线追迹

- RAY P 0 0 .5 SURF
- 真实光线追迹在入瞳点(0, .5), SURF指获取光线坐标和角度的逐面输出
- ZZ是光线路径投影到X-Z平面上的角度的正切, 在表面折射之后
- HH是光线路径投影到Y-Z平面上的角度的正切, 在表面折射之后
- UNI是在表面折射之前, 与表面法线的光线角度, 以度为单位, 始终为正

```
SYNOPTSYS AI> --- RAY P 0 0 .5 SURF
```

```
INDIVIDUAL RAYTRACE ANALYSIS
```

```
FRACT. OBJECT HEIGHT          HBAR      0.000000    GBAR      0.000000
FRACT. ENTRANCE PUPIL COORD.  YEN       0.500000    XEN       0.000000
COLOR NUMBER                   1
```

SURF	X	RAY VECTORS		(X DIR TAN)	(Y DIR TAN)	(INC. ANG.)
		Y	Z	ZZ	HH	UNI
OBJ	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000549	
1	0.000000	0.136910	0.000000	0.000000	0.000549	0.031434
2	0.000000	0.164338	-0.005301	0.000000	0.022307	3.663636
3	0.000000	0.209062	-0.000397	0.000000	0.031846	1.060103
4	0.000000	3.395560	0.057666	0.000000	0.009449	3.769940
5	0.000000	3.413463	-0.047616	0.000000	-5.576629E-05	1.057009
6	0.000000	3.410672	0.000000	0.000000	-5.576629E-05	0.003195

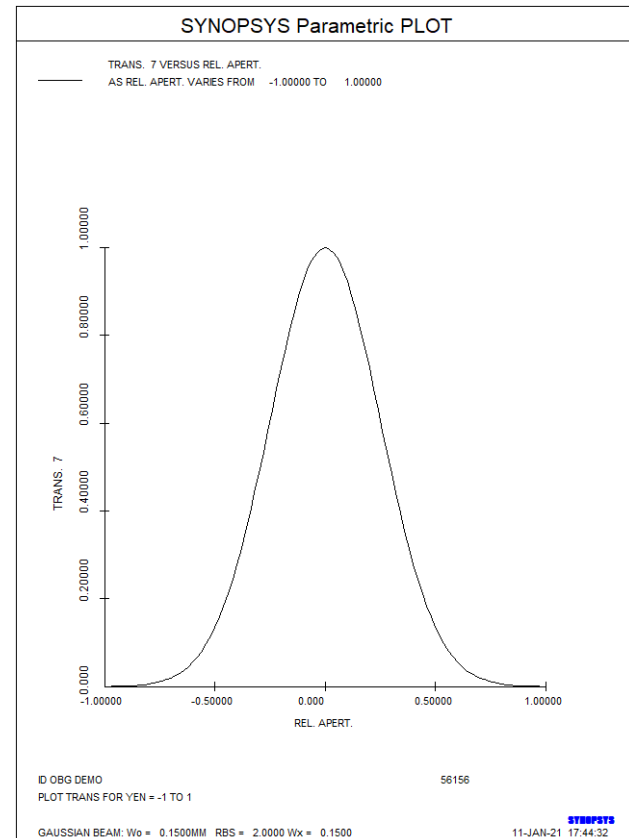
```
REDUCED RAY ANGLES IN RADIANs AT IMAGE SURFACE
```

```
PSI (X)      PHI (Y)      Z
0.000000    -5.576629E-05    0.000000
```

```
SYNOPTSYS AI>
```

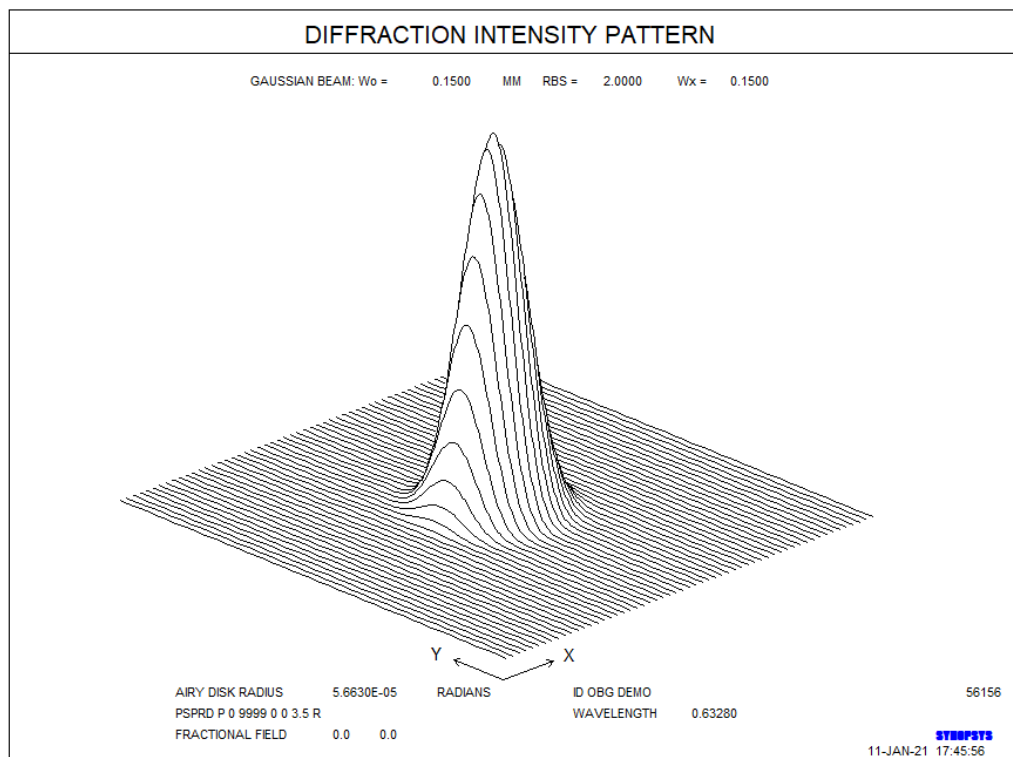

高斯光束的强度分布

- STEPS = 100
- PLOT TRANS FOR YEN = -1 TO 1
- 这显示了一个漂亮的高斯形状



高斯光束的衍射图

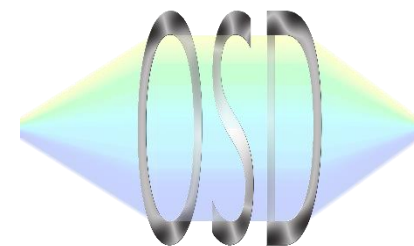
- 在Command Window中输入MDI
- Number of Rays = 9999，点击PSPRD
- 由于光束是高斯的，远场图像在形状上也是高斯的。



总结

本例讲述了BEAM高斯光束追迹，RAY真实光线追迹，高斯光束的强度分布，MDI高斯光束的衍射图

ZSEARCH案例之变倍激光扩束镜



武汉墨光科技有限公司

设计要求

- 工作波长：632nm
- 变倍比：1~10X
- 入射光束直径： $\leq 5\text{mm}$
- 出射光束直径： $\leq 50\text{mm}$
- 设计确保从全孔径出射的光线与光轴之间的角度小于 0.03°
- 总长： $< 200\text{mm}$

ZSEARCH输入

CORE 8
TIME
ZSEARCH 4 QUIET
SYSTEM
ID AFOCAL ZOOM
OBB 0 .001 25
WA1 .6328
AFOCAL
UNITS MM
END

GOALS
ZOOMS 10
GROUPS 2 2 2 2
ZGROUPS 0 Z Z 0
BACK 10 1
FINAL
OBB 0 .01 2.5

ZSPACE NONLIN 2
GIHT .01 .1 0
APS 1

ZSEARCH输入

NPASS 30
ASTART 15
COLOR MONO

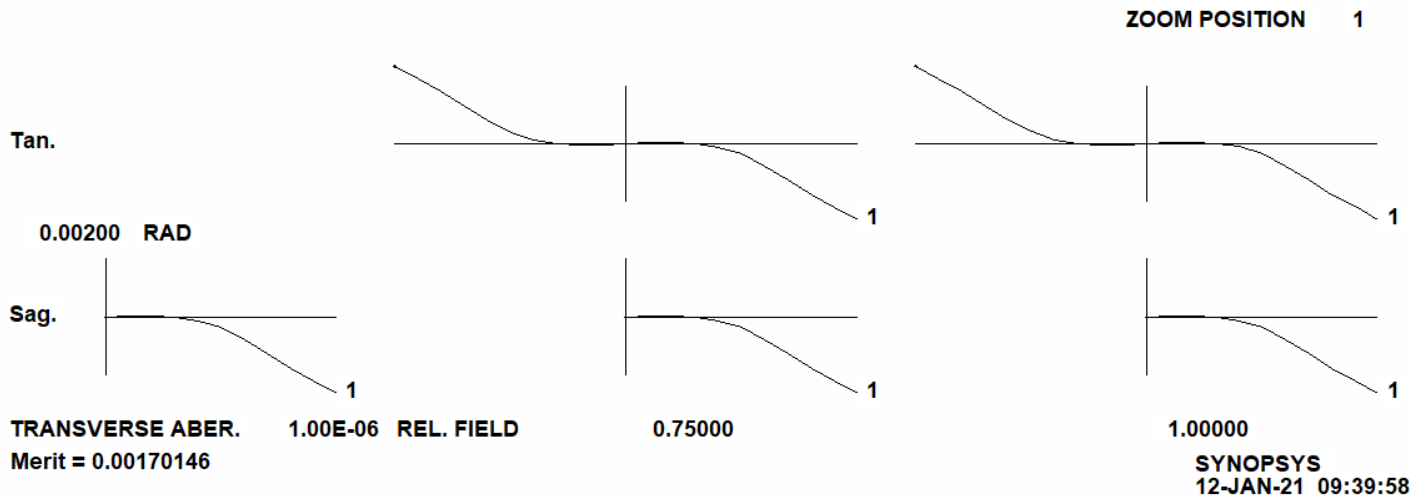
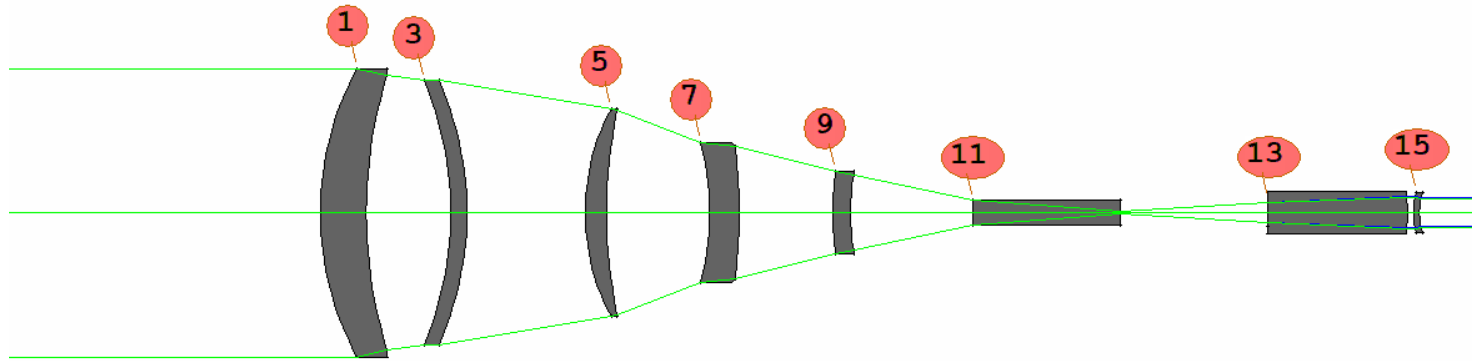
ZMOM .2 1 1

AFOCAL
TOPD .1
NGRID 6
FOV 0
FWT 1
SNAP 1
ANNEAL 30 10 Q 30
QUICK 30 30
AGROUP
END


SPEC AANT
M 2.5 1 A P YA 0 0 1 0 LB1
LUL 200 2 2 A TOTL
END

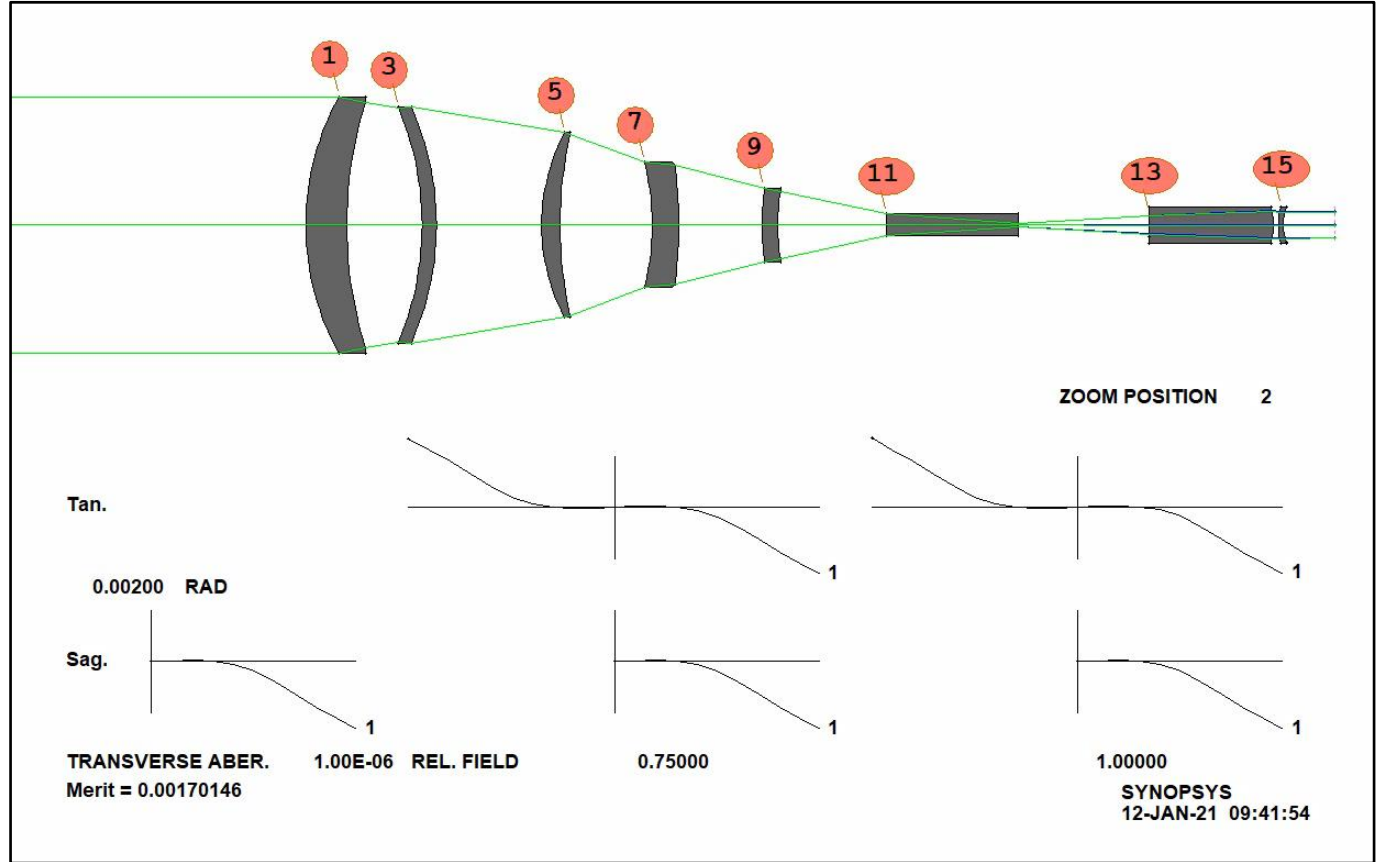
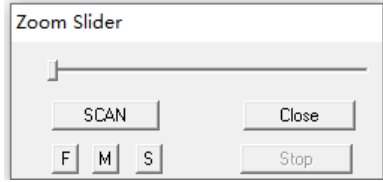
GO

ZSEARCH输出结果



ZSEARCH输入

点击  打开滑动条



感谢

- ASDOPTICS—**Advanced Optical System Design**
- www.asdoptics.com
- sales@asdoptics.com
- support@asdoptics.com

SYNOPTSYS技术交流群



QQ群号：965722997

更多信息敬请关注：



• 技术交流



• 软件更新信息